## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-227784

(43) Date of publication of application: 22.09.1988

(51)Int.CI.

C23C 18/18

(21)Application number: 62-062275

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

(22)Date of filing:

16.03.1987

(72)Inventor:

YONEDA TATSU

YOKOTA KENICHI MIYAKE HIDEO

# (54) METHOD FOR PROVIDING ELECTROLESS PLATING CATALYST

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a catalytic metal to the surface of an insulating base material with high adhesive strength by coating the surface of the base material with a soln. of a complex or chelate consisting of a transition metal ion and a silane coupling agent and by successively carrying out heat treatment and treatment with a reducing agent. CONSTITUTION: The surface of an insulating base material is coated with a soln. contg. a complex and/or chelate consisting of a silane coupling agent and a transition metal ion, and heat treatment and reduction treatment are successively carried out to provide a catalyst to the surface of the base material. The base material is desirably glass or ceramics. One or more kinds of compds. represented by the formula [where X is halogen atom. or 1W6C alkoxy group, (n) is a number of  $\geq 1$ and Y is a functional group capable of forming a chelate with a transition metal or a group capable of performing coordinate bond to the metal] are preferably used as the silane coupling agent. The reduction treatment is desirably carried out with one or more kinds of compds. selected among hydridoboric acid, hydridoborates, hydridoboric acid derivs., alkylboric acids, alkylborates, alkylboric acid derivs., hypophosphorous acid, hypophosphites and hypophosphorous acid derivs.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

The stroke of the

This page Blank (Uspio)

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 母公開特許公報(A)

昭63 - 227784

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 9月22日

C 23 C 18/18

7128-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

**公発明の名称** 無電解めつき触媒の付与方法

②特 願 昭62-62275

②出 顋 昭62(1987) 3月16日

**砂発明者米田 龍 遊賀県** 

龍 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

⑫発 明 者 横 田 健 市 遊賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

⑰発 明 者 三 宅 英 男 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

⑪出 願 人 東洋紡績株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

明 梅 也

i. 発明の名称 無理解めっき触媒の付与方法

2. 特許請求の荷皿

(1) シラン及カップリング別と選移金頭イオンとの結体および/またはキレートを含む溶液を、 熟染性の基材表面に付与し、熱処理を行い、さら に型元処理を施すことにより、競線性の基材表面 に触媒を付与することを特徴とする、無価解めっ 自触媒の付与方法。

② 総縁性基材がガラスまたはセラミックである特許前求の範囲第 1 項記 OEの無電解めっき触ばの付与方法。

(3) シラン系カップリング剤が下記一般式 (S)で示される化合物の1種または2種以上で ある特許請求の範囲第1項記載の無低解めっき触 媒の付与方法。

一般式

X, Si (CH. ) n Y ---- (S)

(ただし、X:ハロゲン元素またはC:〜C。のナルコキン廷。nはnを1で示される数。Yは、辺移金頭とキレートを形成しうる官能圧、または辺移金頭に配位結合をしうる機能を介するほ。を迎す。)

(1) 遠元処理が下記化合物群(D)から遊ばれた1種または2種以上によってなされる特許研収の範囲第1項記数の無電解めっき触媒の付与方法。

化合物群

ヒドリドホウ酸、ヒドリドホウ酸塩、 ヒドリドホウ酸誘導体、アルキルホウ 酸、アルキルホウ酸塩、アルキルホウ 酸誘導体、次重リン酸、次亜リン酸塩 次重リン酸誘導体。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、セラミック、ガラス等の低気的に絶録性の基材表面に無低解めっきを抜すときの、無低解めっき触媒の付与方法に関する。

(従来の技術)

シックネカップリンク州は、 無機物、特に版化物表面を被吸し、 その表面に来場官能益的性質を付与するために用いられてきた。

特公昭59-52701号公根では、予め末端にパラジウムに配置し易い官能圧を存するシラン系

カップリング利で表面処型した後にバラジウムを含行する市販コロイド系触媒液で処理することにより表面平滑なガラスにさえ容易に密行の良い無電解めっき皮膜を生成可能であることがのべられている。

特別町60-388889子公根では、末端にアミノは、イミノびを打し、かつ、分子構造中に2個のペラクウム等を金図ペラクウム等に立元するほを打するシランを用いる方法が示されている。

(強明が解決しようとする問題点)

り吸む力を失い、 表面から及尾してしまい、 酷い場合には 無電解めっき浴中を貫い浴の安定性を低下させてしまう原因となる。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、このような従来技術の問題を解決するために進立研究を重ねた結果、シラン系カップリング剤と連移金銭イキンとの錯体またはキ

レート溶液を用いてもうミックスおよびガラス表面に、適移金属イオンのシラン系カップリング剤 野体またはキレートを収入した後、熱処理を行い、さらに直元剤処理を行うことにより解決されることを見出した。

すなわち本苑明は、シラン系カップリング材と 退移金属イオンとの結体および/またはキレート を含む溶液を、絶縁性の延材表面に付与し、熱処 理を行い、さらに湿元処理を施すことにより、施 縁性の延材表面に触媒を付与することを特徴とす る、無電解めっき触媒の付与方法である。

本効明における絶縁性匹材は、ガラス、セラミック、無機の位気絶縁体、有機の位気絶縁体がであるが、本効明の好ましい適用は、ガラス、またはセラミックの延材に対してなされる。

本効明におけるシラン系カップリング剤は従来公知のシランカップリング剤のうち、避移金額とキレートを形成しうる官能は、または避移金額に対しての配位子を分子内に行するシラン系カップリング剤であればよいが、好ましくは、一般式

# 特開昭63-227784(3)

X, Si (CH, ) nY --- (S)

本免明に用いる退位金国とは、18度元素、節5周回と第6周回の8度元素およびコベルト、ニッケルをいう。塩としては、その塩酸塩、硫酸塩、硫酸塩、硫酸塩、硫酸塩、硫酸塩、硫酸塩、硫酸塩、

本発明の豆元処理とは、液相、気相、固相ある

いはこれらより成る多相系において本発明のション系カップリング剤を配位子とする避移金銭結体またはキレートの退元可能な処理をいい、具体的には液相系における避元剤処理、光湿元反応あるいは、気体による違元などをいう。

本発明の辺元処型において、ヒドリドキケ酸、ヒドリドキケ酸塩、ヒドリドキケ酸鶏「はな、アルキル・ケ酸塩、アルキル・ケ酸塩、アルキル・ケ酸塩、アルキル・ケ酸塩、次重リン酸塩、次重リン酸
メバルの化合物群から選ばれた1種または2種以上によって、なされる辺元処理が好ましい。

の金瓜、さらには有機物層を最外層にもつ店材に も道川可能である。

本発明のガラスとしては、 能素、 煩、 関素、 ゲルマニウム、 砒素、 アンチモン、 ピスマス、 ベナウウムなどのイオンを 製目主成分として、 アルカリ 金頭イオン、 亜鉛、カドミウム、 鉛、 アルミニウムなどを 修飾イオンとする 6 のを挙げることができる。

本発明をさらに詳細に益明するために以下に実 施例をあげるが、本発明はこれら実施例に何ら限 定されるものではない。

(灾廉例1)

触媒化液(A)および避元処理液(i)として下記の 組成のものを期整した。

触ば化液(A): 1 × 1 0 <sup>-3</sup> M P d <sup>s+</sup>、2 × 1 0 <sup>-3</sup> M N - (2 - アミノエチル) - 3 - アミノブロビルトリットキシシランおよび 0 .1 M H C t 。

型元処理液(B): 1 重益%テトラヒドリドホウ酸ナトリウムおよび 0 .5 重益%水酸化ナトリウム。

アルミナを88%含介する白色セラミック話板を 10 重量が水酸化ナトリウム水溶液中で5分間皿 音波洗涤し、水洗後さらに20容益%の遊散中に 5 分間浸渍し、水洗後風花した。この延仮にドゥ イ・フィルム法により、数間は何500mのス トリップ・ラインのレジスト 匹 (ネガ・バター ン)を形成した。このパターニングを行った延坂 を O . 1 M 坦 景 水 溶 液 に 5 分 間 浸 漬 し た 袋 、 上 足 触媒化液(A)に1分間浸渍、風乾し、次いで12 0 でで 1 0 分回の鳥処理を行った。 さらに上記退 元処理液(B)に2分間浸液した。次にレジスト以 を5世位%の水盤化ナトリウム水溶液で料阻役水 洗いし無電解剤めっき浴に浸渍した。無低解剤め っき浴は、0.04M-CuSO4、0.0BM。 EDTA - 2 Na., 0.06M - 11 C 11 0 = & U 0.U 1 M - K . (Fe(CN). ) から成るもの で、 p H 1 2 .5、 液型 2 8 でにて約 0 .6 μmの 皮膜を得た。形成された痢皮膜のパターンについ て目視観察をおこなった。指果を表1に示す。

(灾难例2)

触媒化液(C)として下記の組成のものを調整した。

触媒化液(C): 1×10<sup>-3</sup> MPd<sup>3+</sup> および4× 10<sup>-3</sup> M3-アミノプロピルトリエトキシシランおよび0.1 MICt.

突縮例1と同じ手順に従って洗浄、バターンニング、酸処理を行った延板を触媒化液(C)と違元処理液(B)(前出)を用いて実施例1と同じ手順に従って触媒付与を行い、レジスト到無後、突施例1に記収の無理解解めっき浴に浸漬した。無理解解めっきは、実施例1記収の条件で行い、形成された解皮数のバターンについて日視観察をおこなった。結果を表1に示す。

(実施例3)

过元処理液(D)として下記の組成のものを期望した。

立元処理液(D): 0.1 MNaPH, 0, および0.1 MCH, COONa.

実施例 1 と同手順に従って洗浄、パターニング、酸処理を行った 5 板を触媒化液 (A)と立元処

理液(D)を用いて実施例1と同じ手順に従って放 以付与を行い、レクスト到度後、実施例1に記むの無理解別めっき浴に浸渍した。無理解別めっき は、実施例1に収め条件で行い、形成された別皮 以のパターンについて目視収察をおこなった。結果を表1に示す。

#### ( JE M ( 91 4 )

設面担定の非常に小さいガラス製プレベラート(Ra=0.005、Matsunami glass Corp.製、SIIII)を水洗後、実施例1と同じ手順に従ってベターニング、産処理を行ない、放映化液(A)と違元処理液(B)を用いて実施例1と同じ手順に従って放解付与を行い、レジスト到度後、実施例1に記載の無低解別めっき浴に浸液した。無低解別めっきは、実施例1記載の条件で行い、形成された乳皮膜のベターンについて目視低深をおこなった。結果を表1に示す。

(比较例1)

・ 実施例1と同じセラミック基板を用いて、実施 例1と同一の手順に従って洗浄、パターニングを

(比較例2)

実施例 4 と同じガラス型ブレベラートを水洗後パターニングを行った。比較例 1 に記載したと同じ手順で触媒化を行い、実施例 1 記載の無取解的のき浴に浸渍した。無磁解和めっきは、実施例 1 に記載の条件で行い、形成された網皮膜のパクーンについて目視観察をおこなった。結果を投1 に示す。

(比較例3)

実施例1と同じセラミック基板を用いて、実施例1と同一の手刷に従って洗浄、パターニングを行った基板を実施例1と同一の手刷に従って0.1M 地酸水溶液に5分間没流した後、上記肢堪化液(A)に1分間没流、風をし、次いで150でで19分間の熱処理を行った。水洗後、実施例1に記録の無電解別1に記録の条件で行い、形成された網皮以のパターンについて目視観察をおこなった。結果を表しに示す。

以下金田

- ウール・アンス (4) 五 瞬

灾 施	<del>(21</del>	<b>‡</b> )
比 权	64_	パターン観察結果
<b>火焰</b> 例	1	ね太りなし、利ふりなし
灾值例	2	ね太りなし、利ふりなし
灾运例	. 3	線太りなし、絹ふりなし
灾拖例	4	ね太りなし、知ふりなし
比较例	1	収太りあり、翌しい狙ふり
比较例	2	無電解めっき折出せず
比较例	3	無電解めっき折出せず

### ま) 収太り

匹仮にドライフイルム法により形成したレジスト・パターンの数値に対して、最終的に無電解剝 皮はより成るパターンの数幅を比較した。

#### 羽ふり

パターン部に付与された触媒が、 後処理や無低 解めっき初期に図辺部へ移行した結果として不知 別な形状で和く短い和皮数がパターン周辺部に拡 がる現象を観察した。

#### (強明の効果)

本数明の方法によりもうミックスおよびガラス等のな材表面に否接者力で触媒を図を付与することが可能となった。本処明の方法は、例えば、せうミック・ブリント配収板、温式めっき法による磁気ディスク、磁気ヘッド、半項体デベイスや設示アベイスへの環構形成など多様な用途に応用することができる。

特許出單人 取消折額株式会社

This Page Blank (uspto)